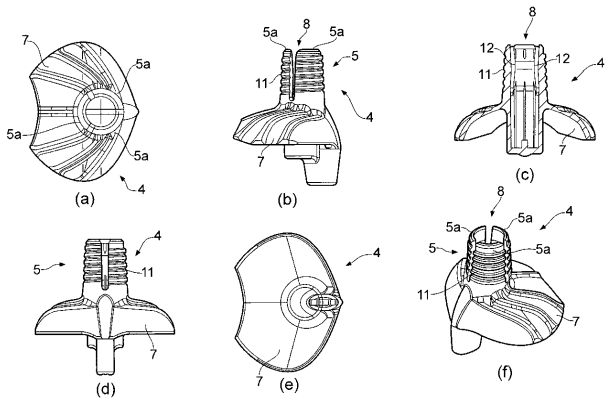
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成23年6月2日(2011.6.2)

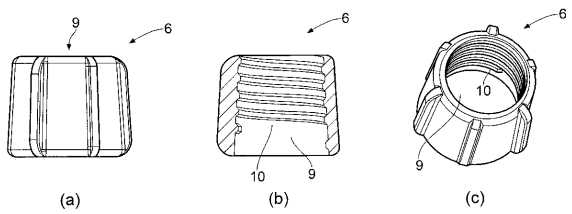
【公開番号】特開2011-78779(P2011-78779A)
【公開日】平成23年4月21日(2011.4.21)
【年通号数】公開・登録公報2011-016
【出願番号】特願2010-226470(P2010-226470)
【国際特許分類】
Ａ６３Ｃ　11/22　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ａ６３Ｃ　11/22　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成23年2月25日(2011.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】



【図２】



【図３】

